DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008404938 **Image available** WPI Acc No: 1990-291939/199039

XRPX Acc No: N90-224743

Surface-conductive cold cathode modulated electron beam generator - uses conductive film on one side of thin insulating substrate to modulate electron-emitting structure on other

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: BANNO Y; KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H; TAKEDA T; YOSHIKAZU

Number of Countries: 005 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No		Kind	Date	App	plicat No	Ķind	Date	Week	
ΕP	388984	A	19900926	EP	90105595	Α	19900323	199039	В
JP.	3020941	Α	19910129	JP	89290979	Α	19891110	199110	
บร	5185554	Α	19930209	US	90497072	Α	19900321	199308	
ΕP	388984	A3	19920102	EP	90105595	Α	19900323	199320	
ΕP	388984	В1	19970702	EP	90105595	Α	19900323	199731	
DE	69030978	E	19970807	DE	630978	Α	19900323	199737	
				EP	90105595	Α	19900323		
US	5757123	Α	19980526	US	90497072	Α	19900321	199828	
				US	92920916	Α	19920728		
				US	94305852	Α	19940914		

Priority Applications (No Type Date): JP 89290979 A 19891110; JP 8969389 A 19890323

Cited Patents: NoSR. Pub; EP 217003; EP 249968; EP 354750

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 388984 A 21

Designated States (Regional): DE FR GB

US 5185554 A 18 H01J-031/15

EP 388984 A3 21

EP 388984 B1 E 21 H01J-031/15

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 69030978 E H01J-031/15 Based on patent EP 388984

US 5757123 A H01J-031/15 Cont of application US 90497072

Cont of application US 92920916

Cont of patent US 5185554

Abstract (Basic): EP 388984 A

The device consists of a rear plate (31) on which conductive electrodes (32) are formed. After deposition of thin insulating substrate (33) an electron=emitting structure of a surface=conductive cold cathode type (35) is formed on top.

The conductive electrodes modulate an electron beam emitted from the structure according to an incoming signal.

ADVANTAGE - Has uniform luminance. Can be manufactured easily. (21pp Dwg.No.1/12)

Abstract (Equivalent): EP 388984 B

An electron-beam generator of the thin film type comprising at least one electron-emitting device (34,35,36) and at least one modulating electrode (32,37) capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal; said electron-emitting device having an electron-emitting area (36) formed between electrodes (34), so that electrons are emitted from said emitting area by applying a voltage between said electrodes, characterised in that said modulating electrode and said electron-emitting device are either so laminated as to interpose an insulating substrate (33) therebetween, with said modulating electrode being disposed beneath said emitting area, or are disposed on the same plane of an insulating substrate (50).

Dwg.1/12

Abstract (Equivalent): US 5185554 A

The electron beam generator includes an electron emitting device

and a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device in response to an information signal. An insulating substrate disposed between the modulating electrode and the electron-emitting device laminates the modulating electrode. The insulating substrate has a uniform thickness of from 0.1 to 200 micrometres. A number of the electron-emitting devices are arranged, and the distances between the modulating electrode and individual electron-emitting devices are all equal, in the range of 0.1 to 200 micrometres. The electron emitting device has a thickness of from 0.01 to 200 micrometres in the direction of electron beam emission. USE/ADVANTAGE - For image display appts. Easy alignment between modulating electrodes and electron-emitting areas. Image display appts. displays image free of luminance non-uniformity. (Dwg.1/12)

Title Terms: COLD; CATHODE; MODULATE; ELECTRON; BEAM; GENERATOR; CONDUCTING; FILM; ONE; SIDE; THIN; INSULATE; SUBSTRATE; MODULATE; ELECTRON; EMIT; STRUCTURE

Derwent Class: V05

International Patent Class (Main): H01J-031/15

International Patent Class (Additional): H01J-029/50

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D01; V05-D05C; V05-D06A

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

未請求 請求項の数 7 (全13頁)

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-20941

審查請求

②発明の名称 画像表示装置及びその製造方法

②特 願 平1-290979

②出 願 平1(1989)11月10日

優先権主張 匈平 1 (1989) 3 月23日 匈日本(JP) 動特額 平1-69389

仰発 明者 村 60 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発 明 者 金 子 哲 也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 伊発 明 者 小野 冶 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 人 キヤノン株式会社内 個発 明 者 虘 英 俊 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 勿出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 豊田 善雄 外1名

明 輝 書

1. 発明の名称

画像表示装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 複数の表面伝導形電子放出案子を並べた電子源と、電子流を情報信号に応じて変調する変調を 恒と、電子が衝突して画像を形成する画像形成部 材とを有する画像表示装置において、前記変数 便、前記電子源、前記画像形成部材が順次配置され、かつ、該変調電極と電子源が絶縁体を介して 一体形成されていることを特徴とする画像表示装置。
- (2) 前記電子線が、素子配線電極間に表面伝導形電子放出素子を並べた線電子線群から成り、前記変調電極が設線電子線と運角方向に配置された変調電極群から形成され、各線電子源と各変調電極に電圧印加手段を備えたことを特徴とする請求項」記載の画像表示装置。
- (3) 素子配線電極間に複数の表面伝導形電子放出

案子を並べた線電子源と、電子流を情報信号に応 じて変調する変調電優と、電子が衝突して画像を 形成する画像形成部材とを有する画像表示装置に おいて、前記変調電極と前記線電子源が、同一絶 縁基板上に設けられていることを特徴とする画像 表示体質

- (4) 前記変調電極を、変調配線電極間に表面伝導 形電子放出案子を挟んで複数並べた線変調電極を 複数並列に設けた線変調電極群と、前記線電子源 を複数並列に設けた線電子源群とを互いに直角方 向に配置し、かつ、各線変調電極と各線電子源に 電圧印加手段を備えたことを特徴とする請求項 3 記載の画像表示装置。
- (6) 前記索子配線電極と前記変調配線電極が絶線体を介して一体に形成されていることを特徴とする請求項4記載の画像表示装置。
- (6) 前記表面伝導形電子放出素子の素子電低と前記変図電極が、周一材料からなることを特徴とする譲収項3~5いずれかに記載の面像表示装置。
- (7) 絶縁性基板上に、表面伝導形電子放出業子か

らなる電子派と変調電極を設け、該基板に対向配置させて、電子の衝突により画像を形成する画像 形成部材を有したフェースプレートを設ける画像 表示装置の製造において、前記案子の電極と前記 変調電極とを前記絶縁性基仮上に同時に形成する ことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、表面伝導形電子放出素子を電子源と して用いた画像表示装置及びその製造方法に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. I. Elinson)等によって発表された冷陸極素子が知られている [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290~1296頁、1965年】。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形電子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出素子としては、前記エリンソン等により開発されたSnO. (Sb)薄質を用いたものの他、Au薄膜によるもの (ジー・ディトマー: "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films"), 9巻, 317・頁, (1972年)]、ITO 薄膜によるもの (エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスクッド: "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.")519頁, (1975年)}、カーボン薄膜によるもの (荒木久他: "真空", 第26巻, 第1号, 22頁, (1983年)} 等が報告されている。

これらの表面伝導形電子放出素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる。
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である、
- 3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる、
- 4) 応答速度が速い、

等の利点があり、今後広く応用される可能性を もっている。

一方、面状に展開した複数の電子源と、この電子源からの電子ビームの照射を各々受ける蛍光体ターゲットとを、各々相対向させた薄形の圏像表示装置が、特開昭58-1956 号。特開昭60-225342 号等で開示されている。

これら電子線ディスプレイ装置は次のような構 洗ねられる

第1回は世来ディスプを置の概要を示すものである。1はガラス基板、2は支持体、3は配理を変換体、3は配理を受けるとは電子放出部、5は電子通過、9は電子放出板、8は大力のである。8は大力のである。1回はフェースプレートは変換がある。1回はフェースプレートを受けるのである。電子放出では、ガラス基板1とは接触することはできない中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出のである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は電子放出の中空構造を成するのである。配線電極3は、別

材料を用いても良く、一般に駐点が高く電気抵抗 の小さいものが用いられる。支持体2は絶縁体材料もしくは導電体材料で形成されている。

これら電子線ディスプレイ装置は、配線電極3に電圧を印加せしめ中空構造をなす電子放出部より電子を放出させ、これら電子流を情報信号に応じて変調電極6に電圧を印加することにより電子を取り出し、取り出した電子を加速させま光体9に衝突させるものである。また成せせる単位3と変調電極6でXYマトリックスを形成せしめ、画像形成部材たる蛍光体9上に画像表示を行うものである。

上述世来の電子線ディスプレイは熱電子源を用いている為、次のような問題点があった。

- 1. 消費電力が高い。
- 2. 変調スピードが遅い為大容量の表示ができない。
- 3. 各業子間のパラッキが生じ易い為大面積化が 難しい。

これらの問題点を解決する為に熱電子源に代え

て、前述した表面伝導形電子放出素子を配置した 画像表示装置が考えられる。

第2図は、表面伝導形電子を用いた面像表示装置の構成図である。20は絶縁性基準で、21は素子配極、23は電子放出電子放出電子を放出電子を放出電子を放出電子を放出である。この面像表示装置は、第2図に示すとなりに、配線電極間に素子を並べた線電子測群とように、配線電極間に素子を並べた線電子測群とより調像表示するものである。また、これら電子線ディスプレイは通常1×10-*~1×10-* torrの真空状態で駆動させる為に、系全体を真空封止することによりディスプレイ装置を製作しなければならない。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した表面伝導形電子放出素子を用いた画像表示装置には次のような問題点があった。

① フェースプレート10に投けた画像形成部材9 と変調電極6と電子放出部23の位置合わせが難 しい為、大画面で高額細なディスプレイが作製 できない。

- ②・変調電極6と電子放出部23の絶対的な位置が 場所によって異なると表示画像にムラが生じ る。よって、極めて正確に位置合わせをして製 造する必要がある。
- ③・上述①・②を成みて大面面で高精細なディスプレイを製造するには、多大な設備投資が必要であり、ディスプレイの価格も非常に高価になる。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述のような問題点を解消した面像表示装置及びその製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の特徴とするところは、複数の変面伝導形態では、電子を並べた電子源と、電子流を情報について変調する変調電極と、電子が衝像を設定面像形成部材とを有する画像形成部材とを有いる画像形成部材が順次配置され、かつ、該変調電極と電子源が絶縁体を介して一体形成されている

画像表示装置にある。

また、前記電子源が、素子記録電極間に表面伝導形電子放出素子を並べた線電子源群から成り、前記変調電極が設線電子源と直角方向に配置された変調電極群から形成され、各線電子源と各変調電極に電圧印加手段を備えた画像表示装置も特徴とする。

次に、本発明の特徴とするところは、素子配線電極間に複数の表面伝導形電子放出素子を並べた線電子派と、電子派を情報信号に応じて変調する変調電極と、電子が衝突して画像を形成する画像表示装置において、前記を調電極と前記線電子調が、周一絶線基板上に設けられている画像表示装置にある。

また、前記変調電極を、変調配線電極間に表面伝導形電子放出素子を挟んで複数並べた線変調電極群と、前記線電子源を複数並列に設けた線変調電極群と、前記線電子源を複数並列に設けた線電子源群とを互いに直角方向に配置し、かつ、各線変調電極と各線電子源に電圧印加手段を備えた画像表示装置も特徴と

する.

さらに、前記素子配線電極と前配変調配線電極 が絶縁体を介して一体に形成された画像表示装置 をも特徴とし、また、前記表面伝導形電子放出素 子の素子電極と前記変調電極が、同一材料からな る画像表示装置とすることにも特徴がある。

一方、本発明では装置の製造方法にも特徴があり、本発明では装置の製造方法にも特徴があり、力なわち、絶縁性基板上に、表面伝導形電子放出案子からなる電子源と変調電極を設け、該番を形成する画像表示装置の製造において、前記案子の電極と前記を調電極とを前記絶縁性基板上に同時に形成する点に特徴を有するものである。

【作用】

本発明においては、従来別体として設けていた変調電極を、絶縁性基板上に電子線と一体(電子線の下方に、あるいは電子源と同一面上に)に設けた構造とすることで、電子源と変調電極のアライメントが容易になる。すなわち、従来の別体電

持閉平3-20941(4)

き変調電極では、電子源から一定の間隔を取って かかる変調電極を設けているため、その若干のズ レもが、固像形成部に達する電子ピームの飛翔に 大きな影響を与えていた。

正しくこの問題を解消できる作用が、本発明に は在るといえよう。

また、絶縁性基板上に設ける変調電極は、従来に比べ、そのポリュームを大きくとることがで、き、すなわち抵抗の低減となり、結果として印加電圧を低減できるといった作用が在る。

は特性劣化の原因になる。よって、本発明が、新たな問題を発生させずに上述問題を解消できる作用が在るといえよう。

以上述べた本発明の構成を、以下に示す実施例 を用いて詳細に説明する。

[実施例]

実施例)

第3回は、本実施例の電子源と変調電極の構成図である。31はガラス基板、32は変調電極、33は絶球体膜、34は素子配線電極、35は素子電極、36は電子放出部である。

本実施例は、前述第2図に示す従来例の電子放出素子と蛍光体の間にある変調電極を電子放出部36の下に配置しかつ電子放出素子と変調電極32を 絶縁体膜33を介して一体に形成したものである。

第4回は、第3回のA-A'の断面における本実施例の電子源と変調電極の製造工程を示すものである。ここで、本実施例の画像表示装置の製造方法を提明する。

① . 先ず、ガラス基板 31を十分洗浄し、通常良く

用いられる煮着技術とホトリソグラフィー技術により、ライン状の変調電極32群を形成される。かかる基板31は、ガラス以外にもアルミナを調電をラス等の絶縁体であれば良い。また変調電性材料であれば良いが、基板との熱能强率がなるべく近いものが好ましい。

本実施例の変調電極は、ニッケル材料を用い、幅1.5mm で 2 mmピッチの変調電極群を作製した。

- ②・次に、無看技術によりSiO。で絶縁体膜33を形成した。絶縁体膜33の材料としては、SiO。、ガラス・その他のセラミックス材料が好適である。また、その厚さは、薄い方が変調電極に印加する電圧が低くなるので良いが、実用的には1μm~200μm が好ましく、さらには1μm~10μm が最適である。本実施例では厚さを10μmとした。
- ②・次に、禁一技術とエッチング技術により素子 電極35と素子配線電極34(断圏図には不図示)

④. 次に、ガスデポジション法を用いて相対抗する電極間に超微粒子膜を設けることにより電子放出的36を形成した。超微粒子の材質はPdを用いたが、その他の材料としてAc、Au等の金腐材料やSn0a、InaO。の酸化物材料が好適であるが

これに限定されるものではない。本実施例ではPd粒子の直径を約100 人に設定したが、これに限定されるものではない。また、ガスデポジション法以外にも、例えば有機金属を分散塗布し、その後熱処理することにより電極間に超微粒子膜を形成しても所望の特性が得られる。

⑤ 以上説明したプロセスで形成された電子源と 変調電極を有するガラス基板から、5 mm離して 世光体9を有するフェースプレート10を設け画 像表示装置を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

サ光体面の電圧を 0.8 kV ~1.5 kV に投定する。 第3 図において、一対の素子配線電極 34-aと 34-b に14 V の電圧パルスを印加し、線状に並べた複数 の電子放出素子から電子を放出させる。放出された電子は、情報信号に対応して変調電極群に電圧 を印加することにより電子ピームを ON/OFF制 即 を印加することにより引き出された電子は、加速 し世光体に衝突する。蛍光体は情報信号に応じて ーラインの表示を行う。次にこの傾りの素子配線 電極34-a、34-bに14Vの電圧パルスを印加し上述したーラインの表示を行う。これを類次行うことにより一回面の画像を形成した。つまり、素子配線電極群を走棄電極として、走査電極と変調電極でXYマトリックスを形成し画像を表示した。

本実施例の表面伝導形電子放出素子は、100 ピコ
コ
わ以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1
側面を30分の1
砂で画像を表示すると1
万本以上の走査線数が形成可能である。

また、変調電極 3 2 群に印加する電圧は、 - 40 V以下で電子ピームを 0 FF 制御し、 3 0 V以上で 0 N 制御した。また、 - 4 0 V ~ 3 0 V の間で電子ピーム の量が連続的に変化した。よって、変調電極に印 加する電圧により階調表示が可能であった。

変質電極32に印加する電圧によって電子ビームが制御できる理由は、変調電極の電圧によって電子放出部36近傍の電位がプラスからマイナスまで変化し、電子ビームが加速または減速することに基づく。よって、紫子電極35の幅(W) が広くなるにつれ、変調電極32に印加する電圧を高くしない

と電子放出部36近傍の電界分布を制御できなくなる。

以上説明した様に、本実施例は電子放出業子と 変調電極が一体に形成されているので、アライメ ントが容易で、かつ、薄膜製造技術で作製している る為、大画面で高精細なディスプレイを安価に得 ることができた。さらに、電子放出部36と変調電 極32の間隔を極めて精度良く作製することができ たので輝度ムラのない極めて一様な画像表示装置 を得ることができた。

表面伝導形電子放出素子においては、数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、 このような業子の変調に対して本発明は極めて有効であった。

夹施例2

第5図は第2の実施例であるところの電子源と 変調電極の構成図である。

第6図は第5図のB-B/の断面図である。37 は本実施例の変調電極群である。本実施例は実施例1における変調電極を電子放出面内にも配置し たものである.

第5図に示す本実施例の製造方法は、実施例1と同等な無着技術及びエッチング技術により形成できるので説明を省略する。また、各構成材の形状は実施例1と同一に製造した。第6図において素子電極35と変調電極37の間隔(S)は30μm以下が針ましく、実用的には5~20μmが針適である。本実施例では10μmとした。

本実施例において変調電極37に印加する電圧は、-25V以下で電子ビームをOFF 制御し、16V以上でON制御できた。また、実施例 1 と同様-25V~10Vで電子ビームの量を連続的に刷脚できた。

本実施例は実施例1に対し、変調電極37に印加 する電圧を約2分の1に減少させることができ た。このことにより変調電極に電圧を印加する為 のトランジスターの価格を大幅に下げることがで きる。

以上説明したように、本実施例は実施例 1 と比較して、変調電極に印加する電圧を低く設定し

ても電子放出部 36近傍の電位を容易に制御できた。

<u> 表施例</u> 3

第7回は、第3の実施例であるところの電子源と変調電極の構成図である。第8回は、第7回のC-C'の断面における製造工程の説明図である。ここで、本実施例の製造方法を説明する。38はコンタクトホールである。

- ①. 実施例1の製造方法と同じ。
- ②・実施例1の製造方法と同じ。ただし絶縁体膜 33の厚さを3μmとした。
- ③ エッチング技術により第7回、第8回に示す ようなコンタクトホール 38を設ける。かかるコンタクトホールは、素子電極 35を挟む位置において絶縁体膜 33を取り除くことにより形成した。つまり、コンタクトホールを通して変調電極 32が露出している。
- ④、 実施例 1 における製造方法の⑤と同じ。
- ⑤. 次に有機パラジウムをディッピング法により 基板全面に塗布する。これを300 でで1時間焼

⑤、実施例1における製造方法の⑤と同じ。

本実施例のコンタクトホール38の大きさは、 第7図に示すように電子放出部36の長さ(2) と同程度が好適である。また、コンタクトホールと素子電極の距離(S) は10μm~ 500μmが好適で、さらには25μg~100 μmが最適である。

本実施例は変調電極32に電圧を印加すると、コンタクトホール38を通して電流が流れ絶縁体膜表面の電位を変えるもので、素子電極35近傍の絶縁

体膜の表面電位を制御するものである。

本実施例において、変異電極32に印加する電圧は、 - 25 V 以下で電子ビームをOPF 制御し10 V 以上でON制御できた。

本実施例は、実施例1に対し変調電極に印加する電圧を約2分の1に減少させることができた。 このことにより、変調電極に電圧を印加する為のトランジスターの価格を大幅に下げることができた。

麦施例 4

第9回は本発明の第4の実施例における電子源と変調電極部を示す機略的な構成図である。第10図は第9図におけるD-D'の斜面図である。31は絶縁性基板、35は表面伝導形電子放出素子の素子電極、36は電子放出部、40は変調電極、34(34-a。34-b)は素子配線電極、33は絶縁体膜、41は変調配線電極である。

線電子源は、素子配線電極34-aと34-bの間に電子放出部36を複数配置することにより形成する。 変調電極40は、素子電極35を挟む位置に配置さ れ、また、第10図に示すように絶縁体膜31のコンタクトホールを介して変調配線電極41に接続されている。以後これを線変調電極と呼ぶ。また、かかる線電子源と線変調電極41を複数並列に設けることにより線電子網群と線変調電極群を形成する。

本実施例は、上記電子源と変調電極を設けた基板上方に前述のような画像形成部材 9 付フェースプレート 10を設けることで画像表示装置を作製するものである。

本実施例では、基板31の同一面上に表面伝導形電子放出素子と変調電極40を設けることを特徴を設ける。大学で、大学では35の幅(W)は、1~50kmが好好で、実用的には3~20kmが望ましいがこれが同じのではない。また、素子電極の幅(W)が、小さらのではない。またの加する電圧を小がであるいた印かいと素子電極の低が、上記範囲より小さいと素子電極の低があるとなるという欠点を生じる。電子放出部36であるとなるの素子電極35の間隔(G)は、実用的には0.5~5 kmであるがこれに限るものではない。次に

電子放出部36の形成については、奥野製築株式会 社製-CCP-4230の有機パラジウムを分散性布し、そ の後300 での温度で大気焼成することにより、バ ラジウム微粒子と酸化パラジウム微粒子の混合機 粒子膜を素子電極間に設けることで電子放出部を 形成した。しかし、これに限るものではない。次 に、素子電極35と変調電極40の間隔(S) は、各電 極間の電気的絶縁さえ維持できれば、できる限り `-小さくすることが望ましく30μm以下が好遇で、実 用的には5~20μmが望ましい。かかる間隔(S) は、変調電極40に印加する電圧を深く係わるもの であり、間隔(S)が大きくなると変調電極40に印 加する電圧が高くなる。また、第9図に示す電子 放出部36の長さ(ℓ)は、素子電極35の相対向する 長さで、この長さ(4) から一様に電子が放出され る。変調電極40の幅(L)は、電子放出部36の長さ (4) より長くすることが必要である。例えば、電 子放出部36の長さ(2) が50~150 #8であれば、素 子間類の幅(W) や素子電極と変調電極の間隔(S) にもよるが、変調電極40の幅(L) は100 ~ 200 ##

が実用的である。ここで4>Lのときは、電子放出部から放出された電子を変調電極40によってON/OFF制御できなくなるか、制御できたとしても変調電極40に印加する電圧が高くなる。

次に、本発明の構成材料を説明する。 薔板31としては、一般にはガラス材料を用いるが、510。やアルミナセラミックス等の絶縁体であれば良い。 素子電極35と変調電極40は、金。ニッケル等の金属材料で形成されることが望ましいが、その他のいかなる導電性材料を用いても構わない。 絶縁体膜33は、510。等絶縁体膜で一般に形成するが、素子配線電極34と変調配線電極41の絶縁ができればこれに限るものではない。

次に、本実施例の画像表示装置の製造方法を第 11図に基づいて説明する。

①・ガラス基板31を十分洗浄し通常良く用いられる蒸着技術とホトリソグラフィー技術により案子電極35と変調電極40を形成する。ここでは、電極材料としてニッケル材料を用いたが、導電性材料であればこれに限るものではない。素子電極間

(G) は 2 μm、素子電極幅 (T) は 10μm、素子電極 15 と変調電極 40の距離 (S) は 5 μm、電子放出部の長さ(4) は 150 μm、変調電極 の幅 (L) は 220 μm に形成した。ここで、素子電極 35と変調電極 40は同一プロセスで、すなわち同一材料で形成したが、それぞれ別の材料を用いて形成しても構わない。本実施例の電子放出素子及び線電子源、線変調電極は全て 1.0 mm ビッチに形成した。

次に、電子放出素子を複数同時に駆動する。会会の素子配線電極34を形成する。材料としてありませた。の会属材料が適当であり、電極がある。電極がある。電極がある。電極がある。電極は、10の原本をは、絶縁体膜33を変調電極40の増減をといる。このとき、絶縁体膜33を変調電極40の増減を配線である。方向便41と素子配線電極34との電機34との原体には、絶縁体膜33の原本をは乗びある。その為には、絶縁体膜33の原本をは乗びある。その際には、絶縁体膜33の原とは素がある。その際には、絶縁体膜33の原となるの際には、絶縁体膜33の原となるの際には、絶縁体膜33の原とは素がある。その際には、絶縁体膜33の原とは素がある。その際には、絶縁体膜33の原とは素がある。その際には、絶縁体膜33の原とは素がある。その際には、絶縁体膜33の原となるの際には、絶縁体膜33の原とは素がある。その際には、絶縁体膜33の原とは素がある。を複数では、絶縁体膜33の原とが成する必要がある。

例では、厚さ 3 μmの SiOmで形成した。次に変調電極 40と変調配線電極 41の電気的接続を得る為に絶縁体膜 33にコンタクトホール 38を形成する。

③・次に、変調配線電極41を絶縁体膜33上に形成する。このときコンタクトホール38を介して変調電極の結構が成され、かつ電子放出部36を挟む2つの変調電極に同一の電圧が印加されるように配線する。本実施例では基板端部でこの配線を行った。本実施例の変調配線電極41は、5μmのNI材料で形成した。

④・次に、素子電極間に微粒子膜を形成し電子放出部36を形成する。かかる微粒子膜は、有機パラジウム微粒子をスピナー塗布し、その後約300 でで30分焼成することにより形成した。得られた微粒子膜は、パラジウムと酸化パラジウムの混合物粒子膜であった。尚、パターニング方法は、通常良く用いられるリフトオフ技術によることがでは、ま子電極35の間のみれているによるには表子電極35上に配置されていても構わない。

⑤・以上説明したプロセスで形成された電子譲と変調電極 40を有するガラス基板から 5 mm 離して蛍光体 9 を有するフェースプレート 10を設け画像表示装置を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

サ光体面の電圧を0.8kV~1.5kVに設定する。
第9回にまる・一対の素子配線電極34-aと34-bにおいて、一対の素子配線電極34-aと34-bにおの大きには14Vの)電圧パルスをはパルスをはいれた電子では、情報信息とに対することを対する。ないが0FF制御が変になります。では、またのでは、は、時間では、から、では、時間では、から、では、時間では、から、では、時間では、が、では、時間では、から、では、14Vののでは、から、では、14Vののでは、から、では、14Vののでは、から、では、14Vののでは、から、では、14Vののでは、から、では、14Vののでは、14Vののでは、では、14Vののでは、では、14Vののでは、では、14Vののでは、14Vのでは、14Vのでは、14Vののでは、14Vのでは

如するパルス電圧は、素子の材料や調道にもよるが、一般的には8~20Vの範囲である。

本実施例の表面伝導形電子放出案子は、100 ピコ
お以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1
画面を30分の1
砂で画像を表示すると1
万本以上の走査線数が形成可能である。

第9図において、一対の素子配線電極34-aと34-b また、変調電極群に印加する電圧は-36V以下に(本実施例では14Vの)電圧パルスを印加し、 で電子ピームを0FF 制御し、26V以上で0N制御した。また、-36V~26Vの間で電子ピームの量がさせる。放出された電子は、情報信号に対応して 連続的に変化した。よって、変調電極器に印加する電圧により電子 る電圧により階調表示が可能であった。

電極 40 を設けているが、これに限定されるものではなく、一つの変調電極でも変調電圧を高くすれば同様に電子ビームを制御できる。

以上説明したように、電子放出素子と変調電種が同一基板上に同一プロセスで形成な野連技技のでアライメントが容易で、かつ、薄膜製造技プトが容易でである。大阪面で高積細なディス放けと安価に得ることができた。さらに、電子放出する6と変調電極40の間隔を極めて精度良く作製な面ととができたので輝度ムラのない極めて一様な面像表示装置を得ることができた。

また、表面伝導形電子放出素子においては数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、このような素子の変調に対して本発明は極めて存効であった。

支施例 5

第12図は、第5の実施例であるところの電子派と変調電極の構成図である。

本実施例は、実施例4の電子放出業子の形状を 換えたものである。本実施例の電子放出業子は、 素子電極 35の幅が電子放出部 36の長さ(A) を形成 するものである。

本 実施 例の 画像表示装置の作製方法は、実施 所4と同一の方法が適用できるので省略する。

本実施例は、電子放出部の長さ(&)を10μm、変調電価40と業子電極35の距離(S)を5μmに形成した。その他の構成材の寸法は、実施例4とほぼ同等の値とした。

本実施例は、実施例4と比較して、電子放出型は少くなるが、電子ビームの収束、発散の制御が可能で、非常に高額細な画像表示ができる。また、電子放出部36と変調電極40の距離を短くできるので、低電圧にて電子ビームをON/OFF制御できる。

[発明の効果]

以上説明したように、変調電極と表面伝導形電子放出業子を同一絶縁基板上に形成することで、電子源と変調電極の位置合わせが容易となり実用上次のような効果がある。

(1).大容量表示が可能である。

(2)、製造技術として薄膜技術が使えるので高精細な表示が可能である。

- (3). 表示ムラのない画像が得られる。
- (4).低価格の画像表示設置が作製できる。

さらに、変異電極と表面伝導形電子放出素子を 同一材料。同一プロセスで絶縁基板上に形成すれ は、容易に上記画像表示装置を作製できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来の画像表示装置の構成図である。

第2図は、表面伝導形電子放出累子を従来の画像表示装置に応用した場合の構成図である。

第3図は、実施例1の電子源と変調電極の構成図である。

第4回は、実施例1の電子減と変調電極の製造 方法をA-Aⁱ断面にて示したものである。

第5図は、実施例2の電子源と変調電極の構成 図である。

第6図は、第5図のB-B'の断面図である。

第7図は、実施例3の電子源と変調電極の構成

図である.

第8図は、実施例3の電子源と変調電極の製造 方法をC-C′断面にて示したものである。

第9回は、実施例4の電子源と変調電極の構成的である。

第10図は、第9図のD-D/断面を示したものである。

第11図は、実施例4の電子源と変調電極の製造 方法をD-D'断面にて示したものである。

第12回は、実施例 5 の電子源と変調電極の構成 図である。

1,20,31 … 絶縁層基板 2 … 支持体 (ガラス基板)

3 … 配線電極

4,23,36 …電子放出部

5 … 電子通過孔

6,32,37,40… 変調電極

7…ガラス基板

8 … 透明電板

9 … 画像形成部材(蛍光体)

10…フェースプレート

11… 蛍光体の輝点

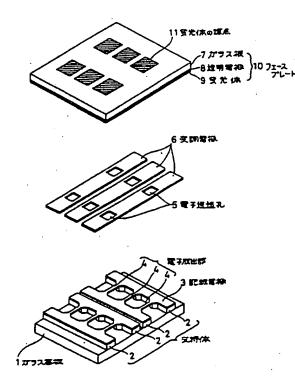
21,34,34-a,34-b -- 索子配線電板

22. 35- 索子電極

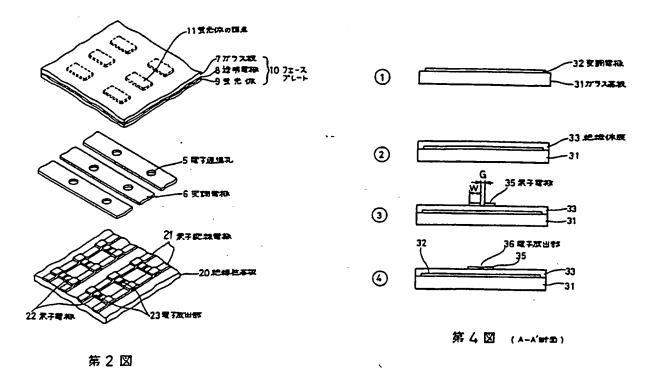
33… 绝提体障

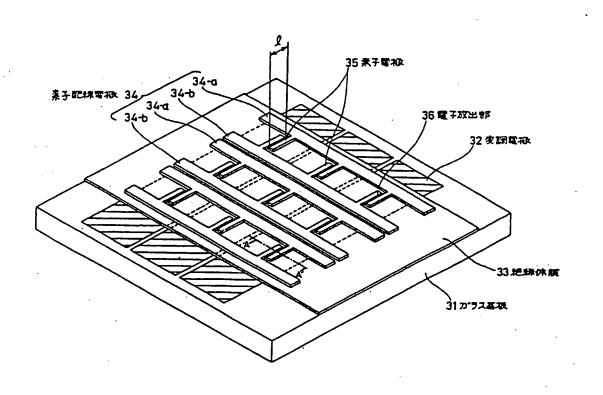
38… コンタクトホール 39… パラジウム微粒子 41… 変調配線電極

出頭人 キャノン株式会社 代理人 登 田 善 雄 ル 波 辺 敏 介



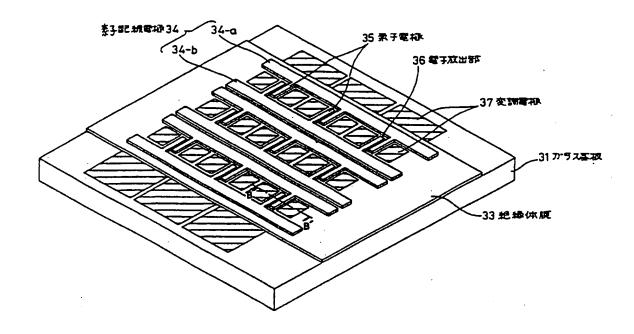
第1図



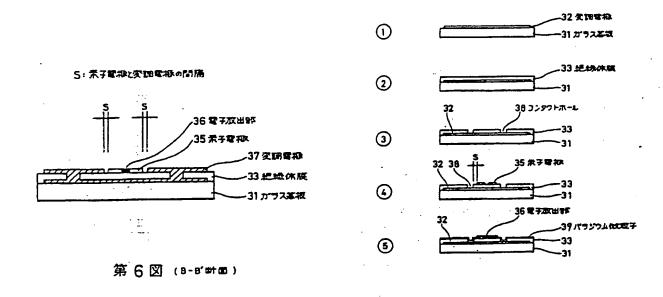


第3図

特閒平3-20941 (11)

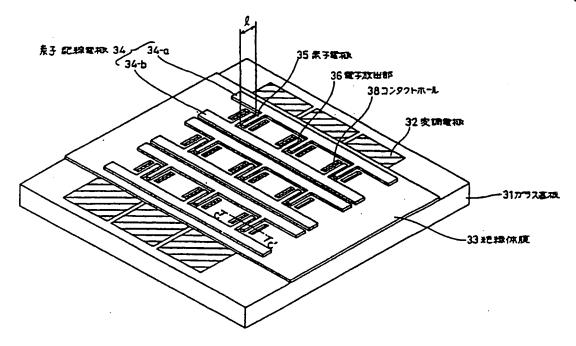


第5図

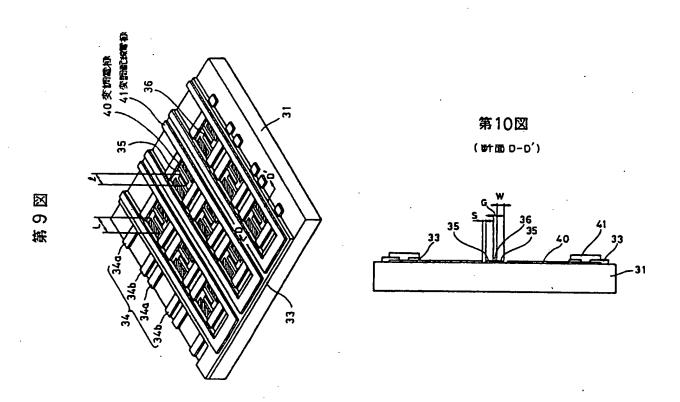


第8図 (c-c'stan)

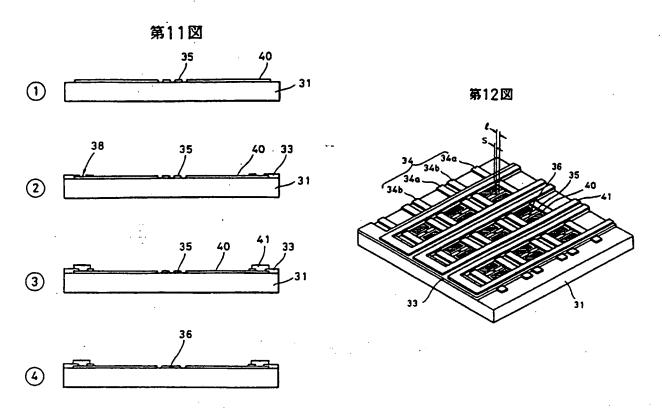
特開平3-20941 (12)



第7図



待閉平3-20941 (13)



THIS PAGE BLANK (USPTO)